(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.[6]
H01L 21/205

(11) 공개번호 특1997-0077160
(43) 공개일자 1997년12월12일

(21) 출원번호 특1996-0015595
(22) 출원일자 1996년05월11일

(71) 출원인 삼성전자 주식회사 김광호
경기도 수원시 팔달구 매탄동 416번지
(72) 발명자 고현국
경기도 수원시 팔달구 매탄 4동 한국2차아파트 103동 506호
김병준
경기도 수원시 권선동 1063-1 한효아파트 1동 209호

심사청구 : 없음

(54) 가스 스크러버(Scrubber)

요약

본 발명에 의한 가스 스크러버(Scrubber)에 의하면 종래의 가스 스크러버에 비해 워터 샤워를 증가시킴으로써, 미반응 잔류 가스가 워터(Water)에 의해 완전하게 여과된 후 대기중으로 방출되어 대기 오염 및 화재 발생의 위험성을 배재할 수 있다.

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

가스 스크러버(Scrubber)

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명의 실시예를 나타낸 단면도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

하나 이상의 워터 샤워(Water Shower)를 구비하는 것을 특징으로 하는 가스 스크러버(Scrubber).

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 워터 샤워들은 가스가 S자 형으로 통과할 수 있게 설치하는 것을 특징으로 하는 가스 스크러버(Scrubber).

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면2

